



INPIT 産業財産権e-learningシステム 学内移植版利用マニュアル

*INPIT 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 <http://www.inpit.go.jp/>

マニュアル作成 技術経営研究科 木村友久

産業財産権に関するe-learningシステムの紹介

このe-learningは、INPITがインターネット経由で提供するIP-eラーニングコンテンツを山口大学内のサーバに移植したシステムです。コンテンツは下記の内容で、講師は特許庁の審査官・審判官・各分野の専門家が担当されています。各テーマ毎に1～2時間程度の講義で、内容は更に細分化され、必要な要素だけを短時間視聴することもできます。また、受講者の希望により自動採点の試験を受験することもできます。

| テーマ | 内容 |
|-------------|-----------------------------|
| 産業財産権制度関連 | 産業財産権を巡る我が国の現状と今後 |
| 特許・実用新案審査関連 | 特許審査実務の概要 |
| 特許・実用新案審査関連 | 特許審査の流れ |
| 特許・実用新案審査関連 | 特許審査の進め方 |
| 意匠審査関連 | 意匠制度の概要 |
| 商標審査関連 | 商標審査の進め方 |
| 方式審査関連 | 特許出願の手続 |
| 国際関連 | 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願制度の概要と手続 |
| 国際関連 | E P特許制度と審査実務 |
| 国際関連 | U S特許制度と審査実務 |
| 国際関連 | パリ条約概論 |
| 登録関連 | 登録の手続 |
| 審判関連 | 審判請求等の手続 |
| 産業財産権情報関連 | 先行技術調査の進め方～より精度の高い調査に向けて～ |
| 産業財産権情報関連 | I P C , F I , F タームの概要 |
| 産業財産権情報関連 | E C L Aの概要 |
| 産業財産権情報関連 | e s p @ c e n e tの活用 |
| 産業財産権情報関連 | epolineの活用 |
| 産業財産権情報関連 | IPDLの活用 |

この、産業財産権に関するe-learningシステムについて

INPITは、http://www.inpit.go.jp/jinzai/ipe_learning/index.html から無償でe-learningコンテンツを提供しています。

しかし、そこでの公開ID数が有限であり、IDの登録期間も比較的短期間であること、そして一大学から講義や研究等で同時に大量アクセスした場合に発生する問題を回避するために、大学内のサーバにコンテンツやシステムを移植したものです。これは、INPIT、(独)工業所有権情報・研修館のご配慮と協力で実現したものです。

利用は、山口大学の学生と職員等に限定されます。各自のID(メールの@より前の部分)とメールのパスワードで利用者の認証が行われます。自動採点による自己テストも利用できますので、山口大学の学生と職員の活発な利用を期待しています。

追加参考情報

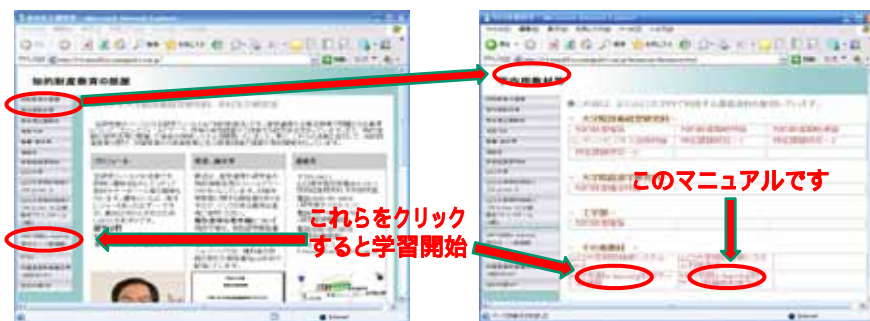
INPITの下記ホームページには、産業財産権に関するその他の研修教材が掲載されています。<http://www.inpit.go.jp/jinzai/kyozai/index.html>

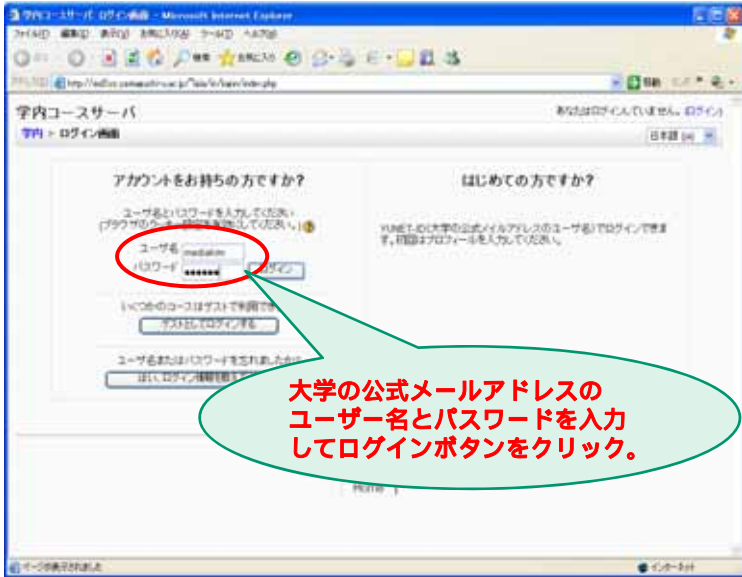
産業財産権に関するe-learningシステム学内移植版利用方法

システム移植は、主にメディア基盤センターの刈谷先生、杉井先生、小柏先生が担当しました。Moodle(ムードル)と呼ばれる、オープンソースの学習管理システムを利用しています。最初にアクセスする際にユーザー登録が必要ですが、二回目からはIDとパスワードのみでメインメニューが表示されます。

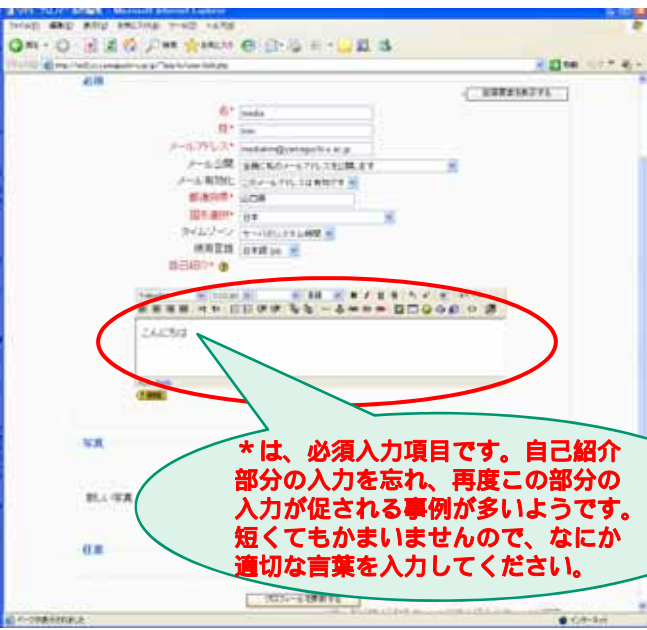
URLは、<http://md2.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~lala/in/login/index.php> です。もちろん、無償で利用することができます。

学外からは <https://md2.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~lala/in/login/index.php> をご利用下さい。木村研究室ホームページ <http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/> には、学内移植版へのリンクとこのマニュアルが配置されています。

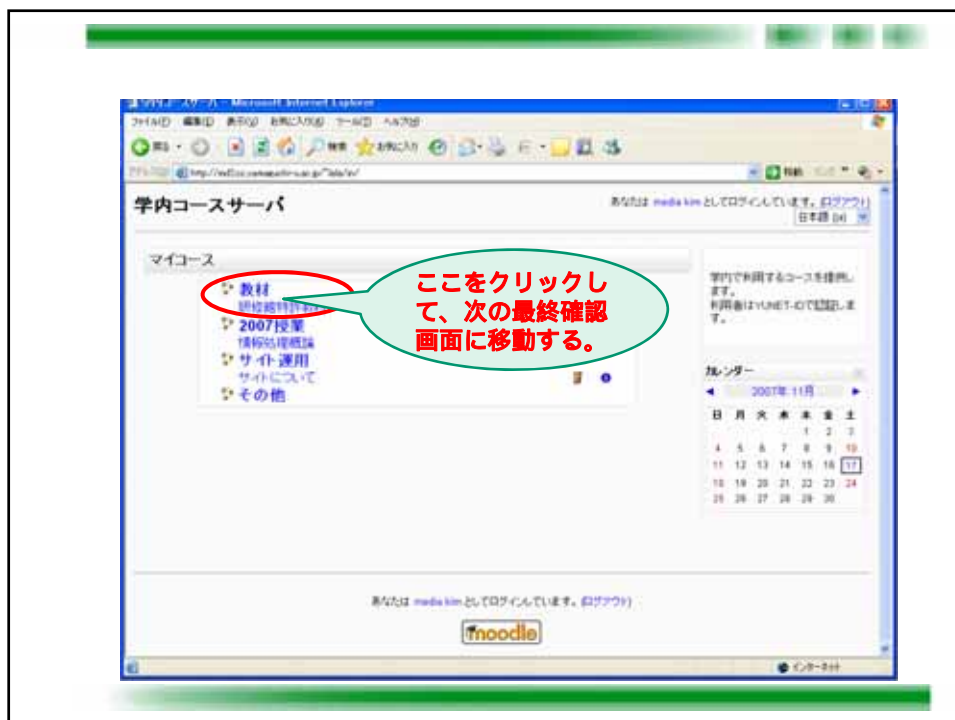
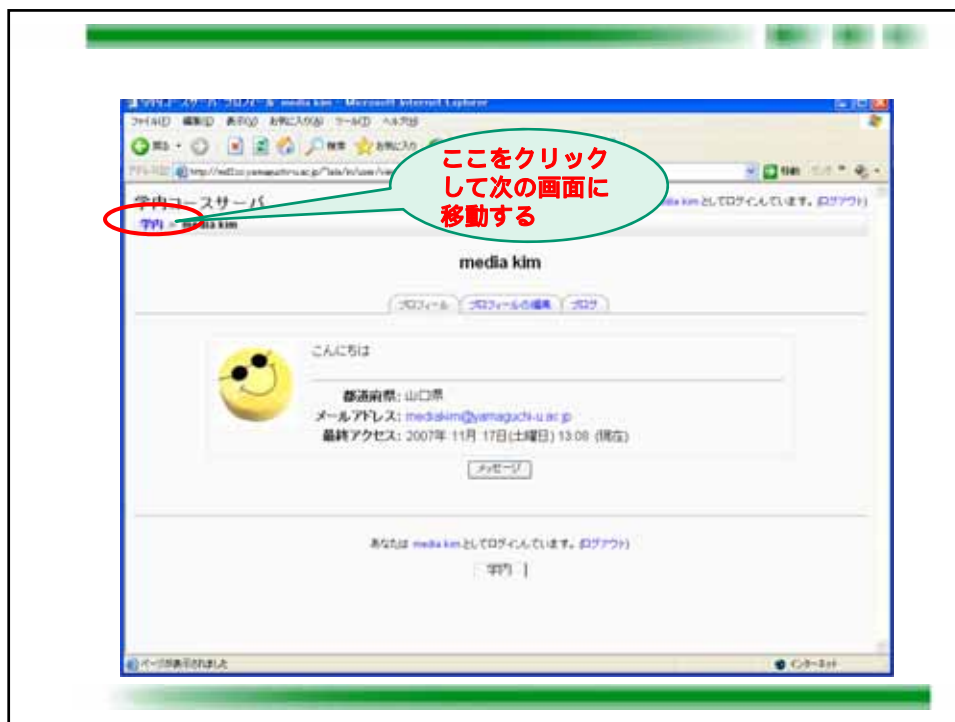


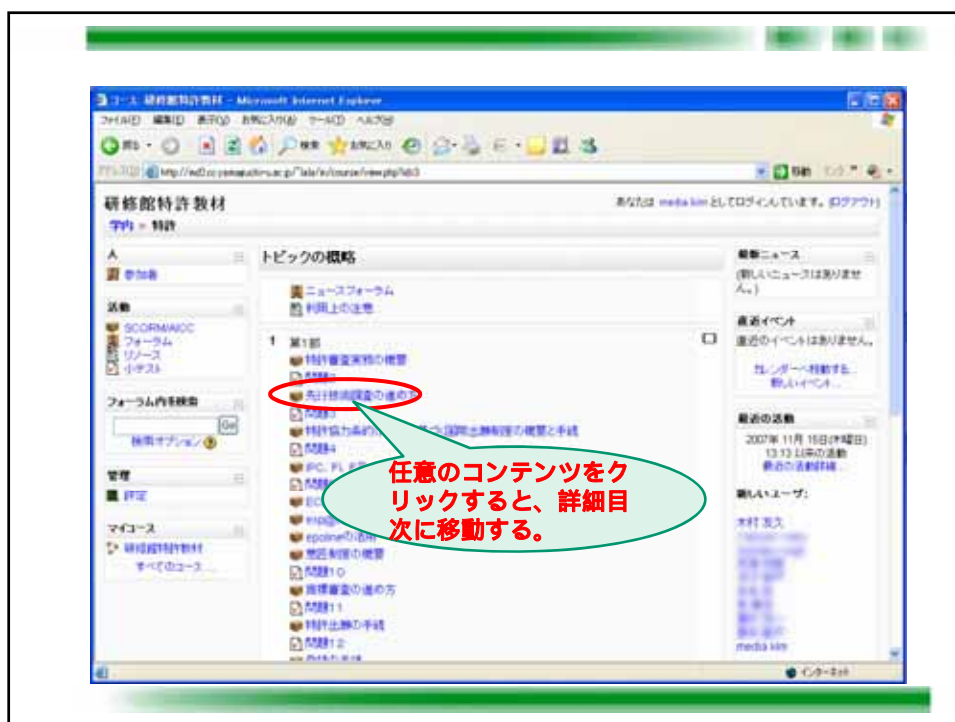
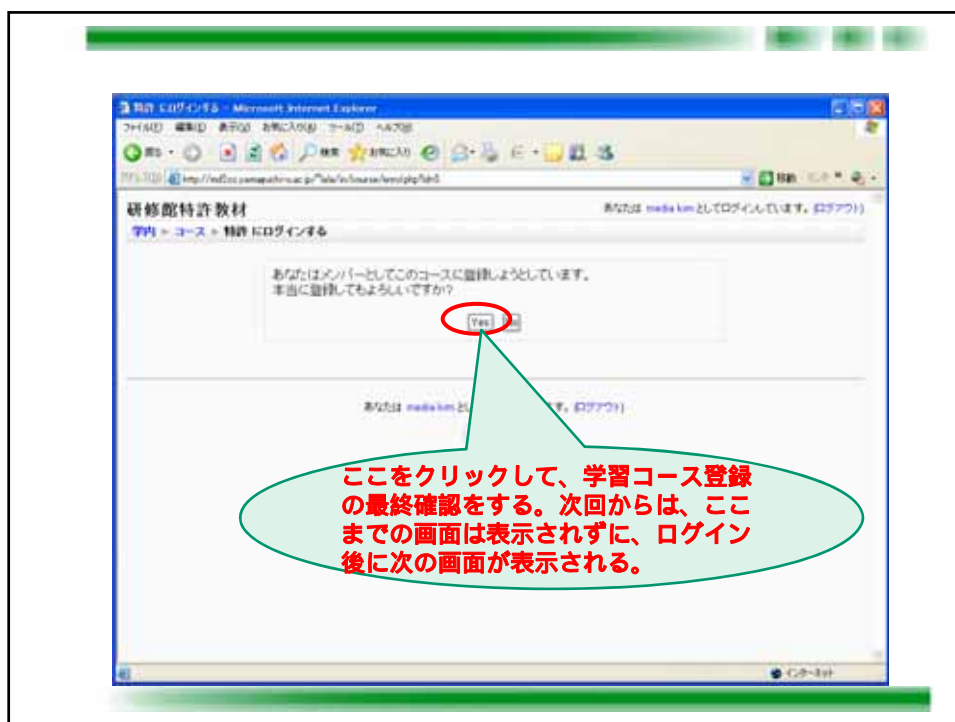


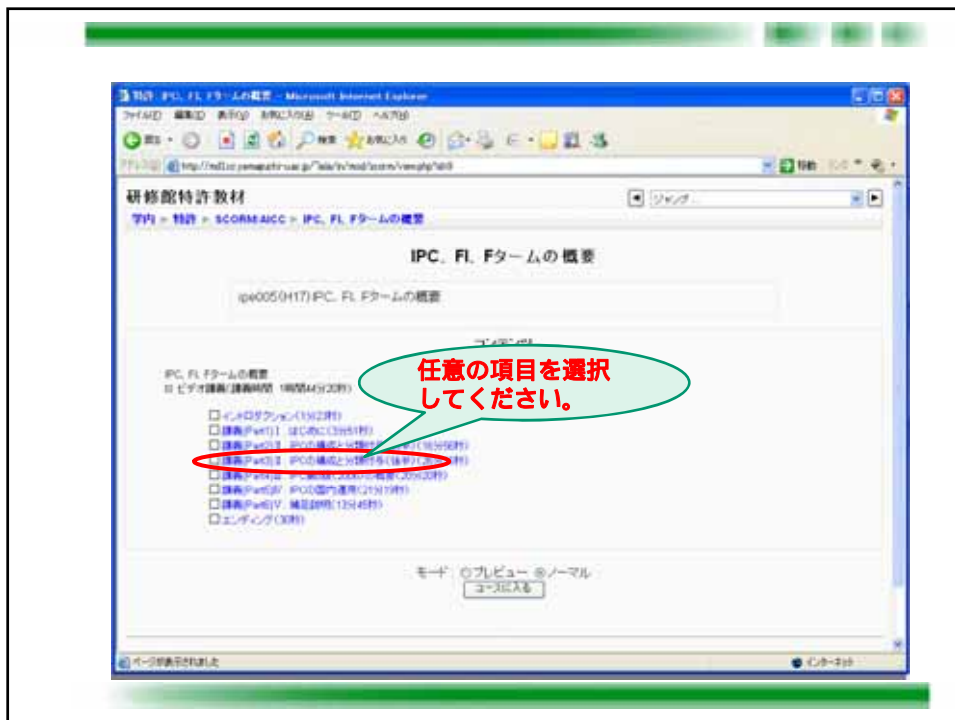
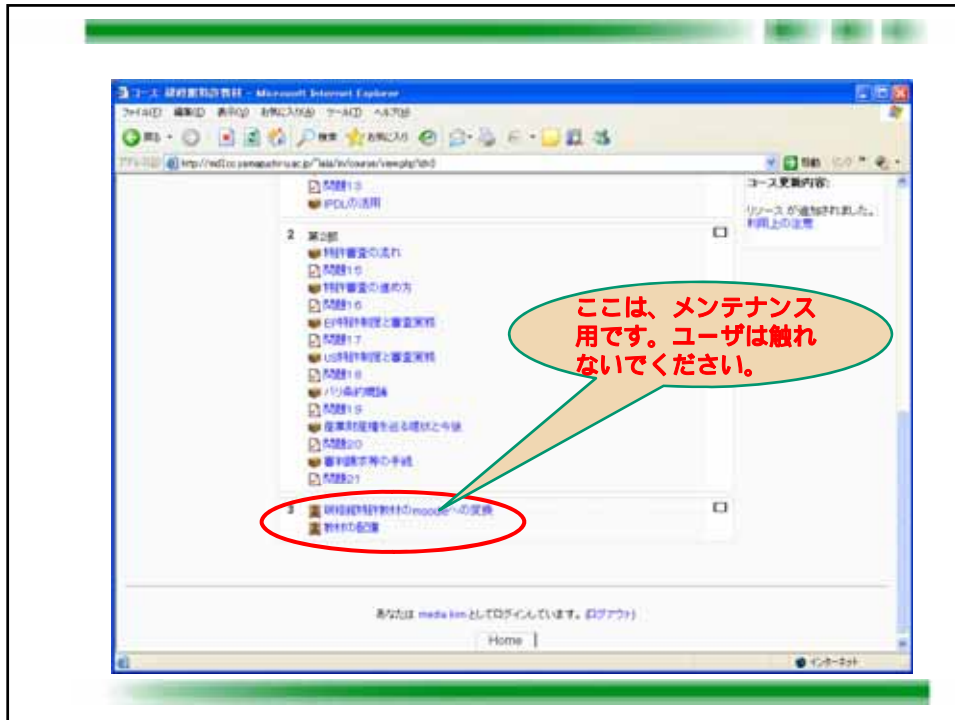
大学の公式メールアドレスのユーザー名とパスワードを入力してログインボタンをクリック。

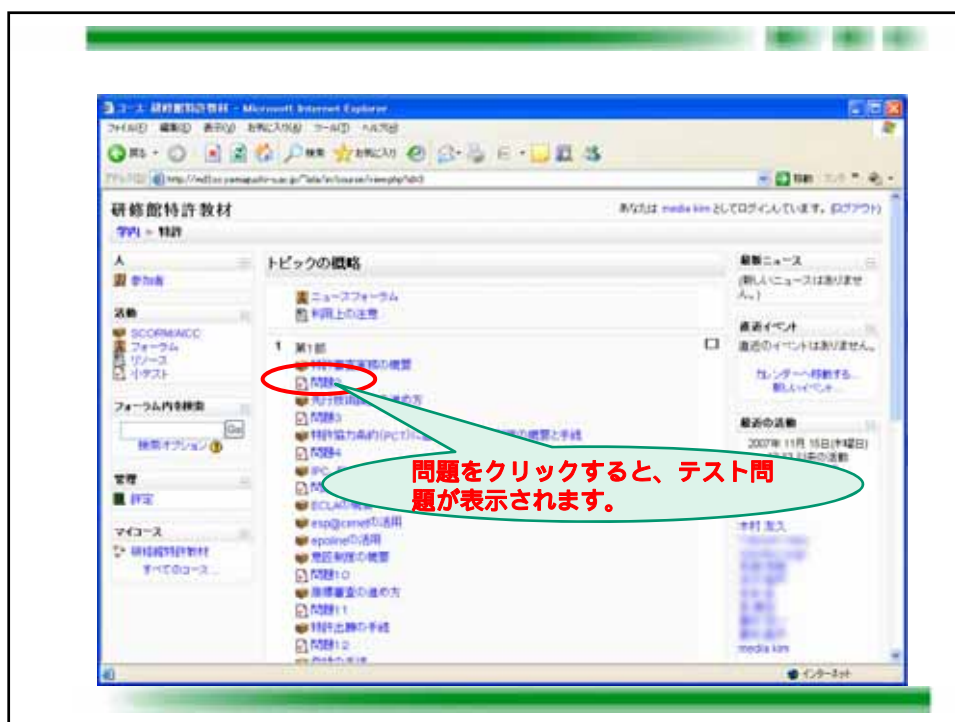
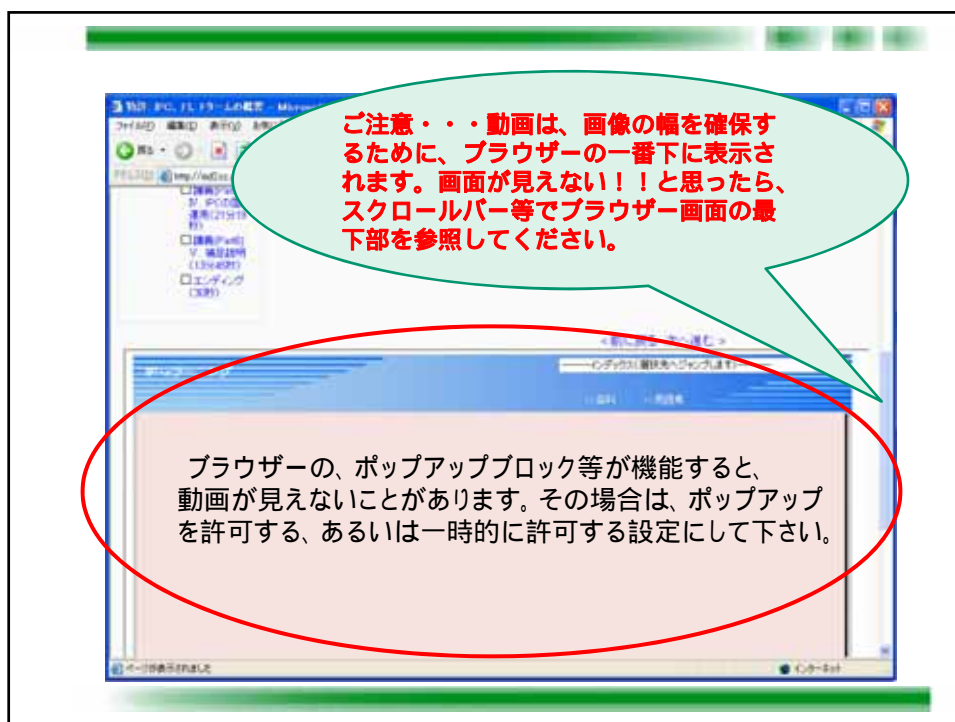


*は、必須入力項目です。自己紹介部分の入力を忘れ、再度この部分の入力が促される事例が多いようです。短くてもかまいませんので、なにか適切な言葉を入力してください。









【説明書作成者】

山口大学大学院 技術経営研究科 木村友久
0836-85-9909(研究室TEL) 0836-85-9877(研究科FAX)
t-kimura@yamaguchi-u.ac.jp
<http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/>